P L A N Z A J Ę Ć, studia niestacjonarne

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH, UWM w Olsztynie

Kierunek: MECHATRONIKA, studia niestacjonarne, I stopień, ROK 2. sem. 3

Opiekun roku: dr inż. Kamil Duda

Semestr zimowy 2024/2025

wersja 1 a

TERMINY ZJAZDÓW:
1. 04-06.X; **2.** 11-13.X;
3. 25-27.X; **4.** 08-10.XI;
5. 22-24.XI; **6.** 06-08.XII,
7. 13-15.XII; **8.** 10-12.I;
9. 24-26.I; **10.** 31.I-02.II.

Sesja egzaminacyjna: 03-16.II.2025 r.;

LEGENDA:
zj. - numer zjazdu, na którym będą zajęcia; **wyk.** - wykład; **s.** - sala,
brak podanej ulicy -> ul. M.Oczapowskiego 11.
Jeżeli nie podano godzin, początek i koniec zajęć należy odczytywać jak w przykładzie po prawej.
W każdym dniu należy sprawdzić ciąg dalszy.

8	15	30	45	9	15	30
Początek 8:00						
				Koniec 9:30		

PIĄTEK

Podział na grupy			15	16	17	18	19	20
I	1			Wytrzymałość materiałów wyk., s. B213 dr Dudda **zj.: 2,3,5,6**			Kominikacja interpersonalna wykład, s. 31 ul. Obitza 1 (CNH) dr Katarzyna Witkowska **zj. 2,3,4,5,6,8,9,10**	
I	2							

Piątek - ciąg dalszy

Podział na grupy			15	16	17	18	19	20
I	1							
I	2							

SOBOTA

Podział na grupy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	1			Podstawy mechatroniki wyk., s. D112 dr Drogosz **zj.: 1,4**		Inżynieria wytwarzania i CAM wyk.; s. D112 dr Frączyk **zj. 1,4**		Inżynieria wytwarzania i CAM wyk.; s. D112 dr Frączyk **zj. 1,4**		Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE wyk.: s. D112 dr Miazio **zj.: 1,4,**		Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE wyk.: s. D112 dr Miazio **zj.: 1,4,**				
I	2															

Sobota - ciąg dalszy

Podział na grupy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	1			8.05-9.15 Mechanika techniczna II wyk., s. B213 dr Zielińska **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Mechanika techniczna II ćw., s. B213 dr Zielińska **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Wytrzymałość materiałów ćw., s. E133 **zj. 2,3,5,6,8,9** s. D4 **zj. 7,10** mgr Moczulak **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Automatyka wyk., s. A212 dr Syroka **zj.: 2,5,7,8** (grupa 1 i 2)		Wytrzymałość materiałów lab.; s.D10A dr Komar **zj.: 2,5,7,8**		Podstawy mechatroniki lab.; s.A109 dr Kozłowski **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		
I	2					Wytrzymałość materiałów ćw., s. E133 **zj. 2,3,5,6,8,9** s. D4 **zj. 7,10** mgr Moczulak **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Mechanika techniczna II ćw., s. B213 dr Zielińska **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Podstawy mechatroniki wyk., s. B12 dr Drogosz **zj.: 3,6,9,10** (grupa 1 i 2)		Podstawy mechatroniki lab.; s.A109 dr Kozłowski **zj.: 2,3,5,6,7,8,9,10**		Wytrzymałość materiałów lab.; s.D10A dr Komar **zj.: 2,5,7,8**		

NIEDZIELA

Podział na grupy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	1			Inżynieria wytwarzania i CAM wyk.; s. D112 dr Frączyk **zj. 1,4,7,10**		Automatyka lab., s. E211 mgr Łapiński **zj.:1,4,7,10**		Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE lab.: s. E131 dr Miazio **zj.: 1,4,7,10**		Automatyka lab., s. E211 mgr Łapiński **zj.:1,4,7,10**		Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE lab.: s. E131 dr Miazio **zj.: 1,4,7,10**				
I	2					Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE lab.: s. E131 dr Miazio **zj.: 1,4,7,10**		Automatyka lab., s. E211 mgr Łapiński **zj.:1,4,7,10**		Systemy komputerowego wspomagania CAD/CAE lab.: s. E131 dr Miazio **zj.: 1,4,7,10**		Automatyka lab., s. E211 mgr Łapiński **zj.:1,4,7,10**				

Niedziela - ciąg dalszy

Podział na grupy			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	1			Język obcy II ćw., s. SJO ul. Obrońców Tobruku **zjazdy: 2,3,5,6,8,9**					Inżynieria wytwarzania i CAM lab.; s.E32/B207 dr Lempaszek, dr Pszczółkowski **zj.: 2,5,8**		Inżynieria wytwarzania i CAM lab.; s.E32/B207 dr Lempaszek, dr Pszczółkowski **zj.: 2,5,8**					
I	2								Inżynieria wytwarzania i CAM lab.; s.E32/B207 dr Lempaszek, dr Pszczółkowski **zj.: 3,6,9**		Inżynieria wytwarzania i CAM lab.; s.E32/B207 dr Lempaszek, dr Pszczółkowski **zj.: 3,6,9**					

Plan przygotowali:
dr Karolina Szturo
dr Marek Raczkowski

Podpis przedstawiciela samorządu studenckiego

Plan zatwierdził: